

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

21. 9. 2004

REC'D 11 NOV 2004

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 2 2 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 8 3 5 4 0
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 8 3 5 4 0]

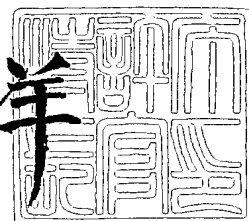
出 願 人 多 摩 川 精 機 株 式 会 社
Applicant(s):

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 1 0 月 2 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願
【整理番号】 TMS04P36
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01D 5/245
【発明者】
 【住所又は居所】 青森県八戸市北インター工業団地一丁目 3 番 4 7 号 多摩川精機
 株式会社八戸事業所内
 【氏名】 濱 信治
【特許出願人】
 【識別番号】 000203634
 【氏名又は名称】 多摩川精機株式会社
 【代表者】 萩本 範文
【代理人】
 【識別番号】 100119264
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 富沢 知成
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 145703
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

位置信号発生のためのパターンが形成された被検出体と、光照射により該被検出体上で発生する電磁波を受けることによって、該パターンに基づく位置信号を検出するためのセンサとからなる位置検出器であって、該パターンは、該被検出体上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波を該センサ側に送出し得るよう、可視的にもしくは不可視的にグラデーション状に形成されていることを特徴とする、位置検出器。

【請求項 2】

前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサの一部を成す受光素子に対して反射するものであることを特徴とする、請求項 1 に記載の位置検出器。

【請求項 3】

前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサの一部を成す受光素子に対して透過するものであることを特徴とする、請求項 1 に記載の位置検出器。

【請求項 4】

前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、蛍光励起等により前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を発生し、該センサの一部を成す受光素子に対して照射するものであることを特徴とする、請求項 1 に記載の位置検出器。

【請求項 5】

前記センサは、前記被検出体からの電磁波を各波長に分離するための波長分離部を有し、これにより分離され得られた波長に基づき位置検出がなされることを特徴とする、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の位置検出器。

【請求項 6】

前記波長分離部は、スペクトル分光器か、または原色フィルタであることを特徴とする、請求項 5 に記載の位置検出器。

【請求項 7】

前記被検出体は、回転方向上の位置検出がなされるべく円板状の形態を有し、その回転方向上に、前記センサ側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターンが形成されており、かかる構成により該被検出体の回転位置を検出できることを特徴とする、請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の位置検出器。

【請求項 8】

前記被検出体は、座標平面上の位置検出がなされるべく平行四辺形の形態を有し、その象限内に、前記センサ側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターンが形成されており、かかる構成により該被検出体の座標位置を検出できることを特徴とする、請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の位置検出器。

【請求項 9】

前記被検出体には、前記パターンの一部により、または別途設けられたパターンにより、位置検出用の原点が設けられ、それにより絶対位置の検出が可能であることを特徴とする、請求項 7 または 8 に記載の位置検出器。

【請求項 10】

前記パターンは、位置により連続的に変化する色により形成されていることを特徴とする、請求項 7 ないし 9 のいずれかに記載の位置検出器。

【請求項 11】

前記パターンは、位置により連続的に変化する色彩により形成されていることを特徴とする、請求項 10 に記載の位置検出器。

【請求項 12】

前記パターンは、被検出位置上の異なる位置に設けられた複数の基礎色と、隣接する二の該基礎色間に連続的に配された、両者の混色比率に基づく各色とからなることを特徴とする、請求項 11 に記載の位置検出器。

【請求項 13】

前記基礎色は、二色以上の原色であることを特徴とする、請求項 12 に記載の位置検出器。

【請求項 14】

前記基礎色は、色光の三原色または色料の三原色であることを特徴とする、請求項 13 に記載の位置検出器。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 位置検出器

【技術分野】

【0001】

本発明は位置検出器に係り、特に、回転物体の絶対角度や、XY平面上の絶対位置等を検出可能とし、組み立ての容易化、装置の小型化およびコスト削減を可能とする、新規なる位置検出器に関する。

【背景技術】

【0002】

回転物の絶対的な角度を得るために、従来は、アブソリュート型エンコーダのように、コード化されたパターンを高度な分解能を持つセンサにて検出する方式が用いられてきた。

【0003】

図6(a)～(c)は、かかる従来の絶対角度検出方法例を示す説明図である。このうち、(a)はエンコーダ要部の側面図、(b)はアブソリュート型エンコーダのディスクの平面図、(c)は(b)図中のA部分の拡大図である。これらに図示するように、アブソリュート型エンコーダ60では、絶対位置検出用ディスク61上には、二進nビットのコードがスリットに切られて角度ごとにコード化されたパターン62が形成されており、さらに、原点検出のための1回転検出用パターン69が設けられている。特に、角度ごとにコード化されたパターンの形成は、相当に高度な製造技術をもって行われている。

【0004】

さて、回転数や回転角度等の検出に関する先行技術としては、次のようなものも存在する。すなわち、NMR装置において性質の異なる光を照射する複数の光源を用いて回転数検出を行う方法（後掲特許文献1）、軸外周上の単色の色彩度を変化させることにより軸方向上の変位を知る方法（特許文献2）などである。

【0005】

【特許文献1】 特開2001-215239号公報。「回転体検出装置」。要約、特許請求の範囲、図3。

【特許文献2】 特開平1-277704号公報。「回転軸の変位検出装置」。要約、特許請求の範囲、図1。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

上述したように従来の絶対角度検出方法においては、角度ごとにコード化されたパターンの形成に相当高度な製造技術を要するため、回転体のサイズはある程度以上の大きさを有することが必要となる。また、構成されるセンサや光源の位置等に検出の特性が影響されるため、これらの位置調整には精度の高さが要求され、製造には相当の困難を伴うものである。したがって、検出装置の小型化やコスト削減は難しかった。しかも、XY平面上における位置検出は不可能だった。

【0007】

かかる技術的な限界は、上述の各特許文献に示された提案においても、基本的に解決されていない。

【0008】

本発明が解決しようとする課題は、上記従来技術の問題点を除き、回転物体の絶対角度や、XY平面上の絶対位置等を、より簡易な構成、より容易な方法によって検出可能とし、装置の組み立て容易化、小型化、コスト削減を可能にする、位置検出器を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本願発明者は上記課題について検討した結果、回転体等の被検物体を、位置により連続

的に変化する波長の電磁波を反射等することが可能な構成とするにより、上記課題の解決が可能であることを見出し、本発明に至った。すなわち、上記課題を解決するための手段として本願で特許請求される発明は、以下のとおりである。

【0010】

(1) 位置信号発生のためのパターンが形成された被検出体と、光照射により該被検出体上で発生する電磁波を受けることによって、該パターンに基づく位置信号を検出するためのセンサとからなる位置検出器であって、該パターンは、該被検出体上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波を該センサ側に送出し得るよう、可視的にもしくは不可視的にグラデーション状に形成されていることを特徴とする、位置検出器。

(2) 前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサの一部を成す受光素子に対して反射するものであることを特徴とする、(1)に記載の位置検出器。

(3) 前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサの一部を成す受光素子に対して透過するものであることを特徴とする、(3)に記載の位置検出器。

(4) 前記パターンは、前記センサの一部を成す、もしくは該センサとは独立して設けられた発光素子からの光を受けて、蛍光励起等により前記被検出体の位置によって異なる波長の電磁波を発生し、該センサの一部を成す受光素子に対して照射するものであることを特徴とする、(1)に記載の位置検出器。

(5) 前記センサは、前記被検出体からの電磁波を各波長に分離するための波長分離部を有し、これにより分離され得られた波長に基づき位置検出がなされることを特徴とする、(1)ないし(4)のいずれかに記載の位置検出器。

(6) 前記波長分離部は、スペクトル分光器か、または原色フィルタであることを特徴とする、(5)に記載の位置検出器。

【0011】

(7) 前記被検出体は、回転方向上の位置検出がなされるべく円板状の形態を有し、その回転方向上に、前記センサ側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターンが形成されており、かかる構成により該被検出体の回転位置を検出できることを特徴とする、(1)ないし(6)のいずれかに記載の位置検出器。

(8) 前記被検出体は、座標平面上の位置検出がなされるべく平行四辺形の形態を有し、その象限内に、前記センサ側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターンが形成されており、かかる構成により該被検出体の座標位置を検出できることを特徴とする、(1)ないし(6)のいずれかに記載の位置検出器。

(9) 前記被検出体には、前記パターンの一部により、または別途設けられたパターンにより、位置検出用の原点が設けられ、それにより絶対位置の検出が可能であることを特徴とする、(7)または(8)に記載の位置検出器。

【0012】

(10) 前記パターンは、位置により連続的に変化する色により形成されていることを特徴とする、(7)ないし(9)のいずれかに記載の位置検出器。

(11) 前記パターンは、位置により連続的に変化する色彩により形成されていることを特徴とする、(10)に記載の位置検出器。

(12) 前記パターンは、被検出位置上の異なる位置に設けられた複数の基礎色と、隣接する二の該基礎色間に連続的に配された、両者の混色比率に基づく各色とからなることを特徴とする、(11)に記載の位置検出器。

(13) 前記基礎色は、二色以上の原色であることを特徴とする、(12)に記載の位置検出器。

(14) 前記基礎色は、色光の三原色または色料の三原色であることを特徴とする、(13)に記載の位置検出器。

【発明の効果】**【0013】**

本発明の位置検出器は上述のように構成されるため、これによれば、回転物体の絶対角度や、XY平面上の絶対位置等を、より簡易な構成、より容易な方法によって検出することができる。そして、装置の組み立て容易化、小型化、コスト削減を可能とすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0014】**

以下、本発明を図面により詳細に説明する。

図1は、本発明の位置検出器の基本的な構成を示す説明図である。図は、説明しやすくするために概念的に構成されている。以下の図においても、そのような場合がある。

図において本発明位置検出器10は、位置信号発生のためのパターン2が形成された被検出体1と、光照射により該被検出体1上で発生する電磁波を受けることによって、該パターン2に基づく位置信号を検出するためのセンサ3とからなり、該パターン2は、該被検出体1上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波を該センサ3側に送出し得るよう、可視的にもしくは不可視的にグラデーション状に形成されていることを、主たる構成とする（上記（1）の発明）。

【0015】

図において本位置検出器10には、前記センサ3の一部を成して、もしくは該センサ3とは独立して発光素子4Aが設けられるとともに、該センサ3にはその一部として受光素子5が設けられる（上記（2）の発明）。ここで前記パターン2は、該発光素子4Aからの光を受けて、前記被検出体1の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサ3の一部を成す受光素子5に対して反射するように構成される。

【0016】

かかる構成により本発明位置検出器10では、該発光素子4Aから発せられた光が該パターン2において反射され、その際、該パターン2の可視的にもしくは不可視的グラデーション状構成により、該被検出体1上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波が該センサ3側に送出され、検出される。

【0017】

すなわち、検出される該異なる波長の電磁波は、該被検出体1の位置情報を有するものであるため、該センサ3における該被検出体の位置検出が可能となる。該被検出体1の特定位置を予め電磁波の波長により特定しその情報を保存しておくことによって、該被検出体1の絶対位置の検出は容易に可能となる。

【0018】

図では、該被検出体1は回転体で示されているが、本発明はこれに限定されず、後述するようにXY平面上の位置検出にも用いることができる。要するに、回転方向位置（角度）であれ、XY平面上位置であれ、位置検出対象となる面または部位を、可視的にもしくは不可視的グラデーション状のパターンに構成することによって、該パターンへの光照射作用による位置依存性の電磁波生成をなさしめ、該電磁波の検出により位置情報を得る方式であれば、すべて本発明の範囲内である。したがって、位置検出対象となる面または部位は平面に限らず、たとえば球面などの曲面であっても、本発明の位置検出の方式を用いることができる。

【0019】

ここで、該パターン2が、該被検出体1上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波を送出し得る、とは、該パターン2が、外部光源（4A等）からの照射を受けて反射光や透過光を生じること、あるいはまた蛍光励起された蛍光等を発することをいう。その際に、その位置に特有の色（可視光）もしくは不可視光が生じるように、該被検出体1上のパターン2は形成されている。

【0020】

また、可視的にもしくは不可視的グラデーション状とは、該パターン2が、かかる照射に

よって位置特有の波長を有する電磁波が生じ、その電磁波は該被検出体 1 上の位置に伴い、連続的変化のパターンとなっていることを指す。

【0021】

図において本位置検出器 10 は、前記センサ 3 の一部を成して、もしくは該センサ 3 とは独立して発光素子 4 B が設けられるとともに、該センサ 3 にはその一部として受光素子 5 が設けられる構成とすることもできる（上記（3）の発明）。ここで前記パターン 2 は、該発光素子 4 B からの光を受けて、前記被検出体 1 の位置によって異なる波長の電磁波を、該センサ 3 の一部を成す受光素子 5 に対して透過するように構成される。

【0022】

かかる構成により本発明位置検出器 10 では、該発光素子 4 B から発せられた光が該パターン 2 において透過され、その際、該パターン 2 の可視的もしくは不可視的グラデーション状構成により、該被検出体 1 上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波が該センサ 3 側に送出され、検出される。

【0023】

図において本位置検出器 10 は、前記センサ 3 の一部を成して、もしくは該センサ 3 とは独立して発光素子 4 A または 4 B が設けられるとともに、該センサ 3 にはその一部として受光素子 5 が設けられ、前記パターン 2 は、該発光素子 4 A または 4 B からの光を受けて、蛍光励起等により前記被検出体 1 の位置によって異なる波長の電磁波を発生し、該センサ 3 の一部を成す受光素子 5 に対して照射するように構成することもできる（上記（4）の発明）。

【0024】

かかる構成によれば、本発明位置検出器 10 では、該発光素子 4 A または 4 B から発せられた光によって該パターン 2 において蛍光発光し、その際、該パターン 2 の可視的もしくは不可視的グラデーション状構成により、該被検出体 1 上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波が該センサ 3 側に送出され、検出される。

【0025】

前記センサ 3 は、前記被検出体 1 からの電磁波を各波長に分離するための波長分離部を有し、これにより分離され得られた波長に基づき位置検出がなされるように構成でき（上記（5）の発明）、該波長分離部としては、スペクトル分光器か、または原色フィルタを用いることができる（上記（6）の発明）。

【0026】

図 2 は、回転位置検出のための本発明位置検出器についての説明図であり、このうち、図 2（a）はその側面図である。また、図 2（b）はその平面図である。また、図 2（c）は被検出体の回転位置とそれに伴う電磁波発生状況の例を示すグラフである。

【0027】

これらの図において、本位置検出器 30 は、被検出体 31 が回転方向上の位置検出されるべく円板状の形態を有し、その回転方向上に、前記センサ 33 側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターン 32 が形成されていることを、主たる構成とする（上記（7）の発明）。ここで、発光素子、受光素子の配設関係は限定されず、また、該パターン 32 から該センサ 33 の受光素子への電磁波送出は、図示された反射の方式の他、透過、蛍光のいずれの方式も用いることができる。以下の例でも同様である。

【0028】

かかる構成により本位置検出器 30 では、発光素子からの光を受けたパターン 32 において、その被検出体 31 の回転位置に応じて設けられている特有のパターンに基づいて電磁波が発生し、これが該センサ 33 へと送出され、該被検出体 31 の回転位置検出がなされる。

【0029】

該センサ 33 における検出では、原色フィルタもしくは分光プリズムのような波長分離

部により、該被検出体 31 から送出された電磁波が各波長ごとに分光されて検出され、もってその電磁波が特定され、電磁波により特定される回転位置の情報を得ることができる。

【0030】

かかる方式によるため、該被検出体 31 に対する該センサ 33 の配設位置決定には、従来ほどの精度は不要となりラフな設置が可能であるため、装置の小型化、製造容易化、コスト低減が可能である。

【0031】

該センサにおける、かかる波長分光・検出処理の方法は、本図で説明した回転位置検出の場合のみならず、本発明全体において用いられるものである。

【0032】

図 3 は、XY 平面上の位置検出のための、本発明位置検出器の側面構成を示す説明図である。図において本位置検出器 20 は、前記被検出体 11 が座標平面上の位置検出がなされるべく平行四辺形の形態を有し、その座標象限内に、前記センサ 13 側に送出されるべき異なる波長の電磁波を発生させるパターン 12 が形成されている構成をとる（上記（8）の発明）。発光素子は、反射型の 14A、透過型の 14B、あるいはまた蛍光励起型のものを、適宜用いることができる。

【0033】

かかる構成により本位置検出器 20 では、発光素子からの光を受けたパターン 12 において、その被検出体 11 の XY 方向位置（+X、+Y、-X、-Y）に応じて設けられている特有のパターンに基づいて電磁波が発生し、これが該センサ 13 へと送出され、該被検出体 11 の座標位置が検出される。

【0034】

以上説明した本発明の位置検出器では、前記被検出体に、前記パターンの一部により、または別途設けられたパターンにより、位置検出用の原点を設けることができる（上記（9）の発明）。それにより、絶対位置の検出が容易となる。

【0035】

図 2（b）の回転位置検出用の位置検出器に例示されるように、本発明の位置検出器 30 は、前記パターン 32 を、位置により連続的に変化する色により形成することができる（上記（10）の発明）。また、パターン 32 は、位置により連続的に変化する色彩により形成することができる（上記（11）の発明）。本図に限定されず、これが、XY 平面上位置、その他の位置検出にも適用できることはいうまでもない。

【0036】

図 2（a）において、前記パターン 32 は、被検出位置上の異なる位置 32o1、32o2、32o3 に設けられた複数の基礎色と、隣接する二の該基礎色間に連続的に配された、両者の混色比率に基づく各色とから構成できる（上記（12）の発明）。

【0037】

つまり、位置により連続的に変化する色としては、色相としては単一色で、その純色とグレーとの間の連続的な混色により生じる変化、すなわち彩度の連続的に相違する色群を用いることができる。また、色相としては単一色で、その純色と白色、純色と黒色との間の連続的な混色により生じる変化、すなわち明度の連続的に相違する色群を用いることができる。また、二の異なる色相の混色、三以上の色相の混色によるパターンも用いることができる。

【0038】

図 2（c）のグラフは、図 2（b）の各ピーク 32o1、32o2、32o3 が、赤（R）、緑（G）、青（B）である場合の、回転位置（角度）と色濃度の関係を示すグラフである。回転位置は、各色の混色により生じる色により特定されるため、絶対位置検出が可能である。

【0039】

図 4 は、図 3 に示した XY 平面上位置の位置検出器のパターン例を示す平面図である。

図示されるように、角の位置や辺の中点など、該パターン 22 の適宜の位置にピークを設定し、グラデーションのパターンを形成することができる。

【0040】

以上説明した本発明位置検出器において、前記基礎色を二色以上の原色とすること、さらには色光の三原色である赤 (R)・緑 (G)・青 (B)、または色料の三原色であるシアン (C)・イエロー (Y)・マゼンタ (M) を用いることができる (上記 (14) の発明)。

【0041】

図 5 は、回転位置検出用の位置検出器の被検出体上パターン例を示す図である。本発明位置検出器は、回転方向上に、連続して変化する異なる色を設けることができ、各色を検出することによって、各色により特定される位置情報が得られる。たとえば、120° ごとなどに分割された円周上位置に三原色等の基礎色を配置して、それらの間のグラデーションのパターンを形成することができる。

【0042】

図 2、5 で説明した例に示すように、本発明を回転検出器に応用した場合、120° ごとに分割された円周上位置に三原色のピークを配置し、これらの間で三色の混合比をリニアに変化させて配色するパターンを形成する。そして、発光素子からの照射を受けて生じる反射光等を、原色フィルタもしくは分光プリズム等によって波長ごとに分光し、各色の濃度を測定・検出することにより、受光された色を検出することができ、もって回転位置の絶対位置検出を得ることができる。

【0043】

一方同様に、本発明は、図 3、4 の例に示した二次元平面上でも応用でき、平板の絶対位置検出も可能である。

【産業上の利用可能性】

【0044】

本発明の位置検出器は上述のように構成されるため、これによれば、回転物体の絶対角度や、XY 平面上の絶対位置等を、より簡易な構成、より容易な方法によって検出することができる。そして、装置の組み立て容易化、小型化、コスト削減を可能とすることができる。したがって、FA、OA 分野を始めとして産業上利用価値が高い発明である。

【図面の簡単な説明】

【0045】

【図 1】本発明の位置検出器の基本的な構成を示す説明図である。

【図 2 (a)】回転位置検出のための本発明位置検出器についての説明図であり、側面図である。

【図 2 (b)】回転位置検出のための本発明位置検出器についての説明図であり、平面図である。

【図 2 (c)】回転位置検出のための本発明位置検出器についての説明図であり、被検出体の回転位置とそれに伴う電磁波発生状況の例を示すグラフである。

【図 3】XY 平面上の位置検出のための、本発明位置検出器の側面構成を示す説明図である。

【図 4】図 3 に示した XY 平面上位置の位置検出器のパターン例を示す平面図である。

【図 5】回転位置検出用の位置検出器の被検出体上パターン例を示す図である。

【図 6 (a)】従来の絶対角度検出方法例を示す説明図であり、エンコーダ要部の側面図である。

【図 6 (b)】従来の絶対角度検出方法例を示す説明図であり、アブソリュート型エンコーダのディスクの平面図である。

【図 6 (c)】従来の絶対角度検出方法例を示す説明図であり、(b) 図中の A 部分の拡大図である。

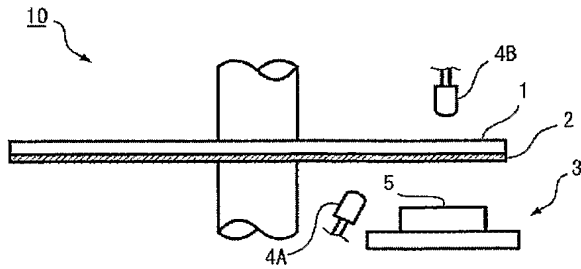
【符号の説明】

【 0 0 4 6 】

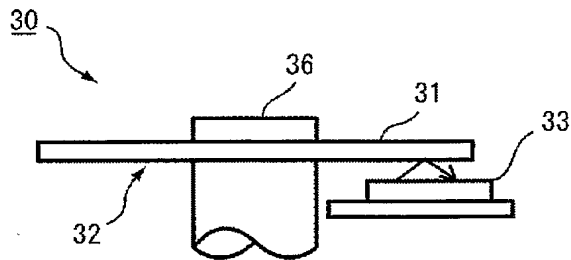
- 1、1 1、2 1、3 1…被検出体
- 2、1 2、2 2、3 2…位置信号発生のためのパターン
- 3、1 3、3 3…センサ
- 4 A、1 4 A…発光素子
- 4 B、1 4 B…発光素子
- 5、1 5…受光素子
- 6、3 6…回転軸
- 1 0、2 0、3 0…位置検出器
- 2 2 o 1、2 2 o 2、2 2 o 3…基礎色のピーク位置
- 3 2 o 1、3 2 o 2、3 2 o 3…基礎色のピーク位置
- 6 0…アブソリュート型エンコーダ
- 6 1…絶対位置検出用ディスク
- 6 2…コード化されたパターン
- 6 3…センサ
- 6 4…光源
- 6 6…回転軸
- 6 9…1 回転検出用パターン

【書類名】 図面

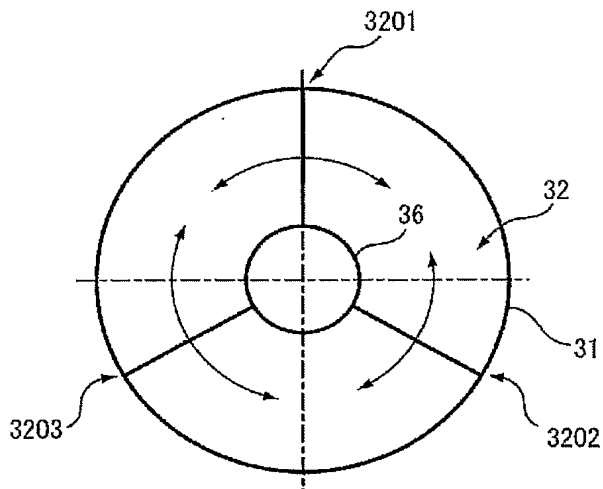
【図 1】



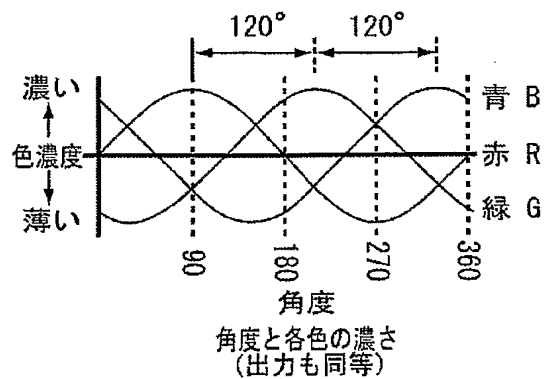
【図 2 (a)】



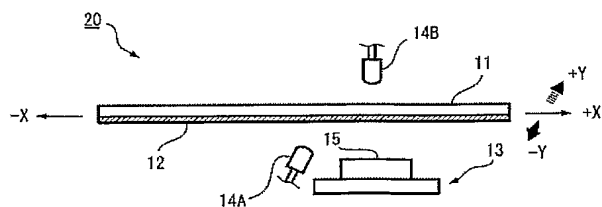
【図 2 (b)】



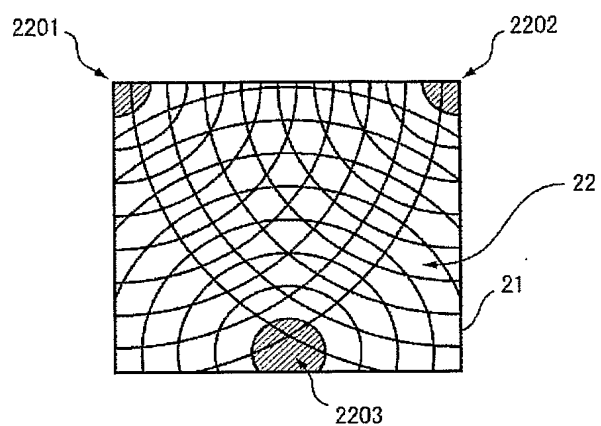
【図 2 (c)】



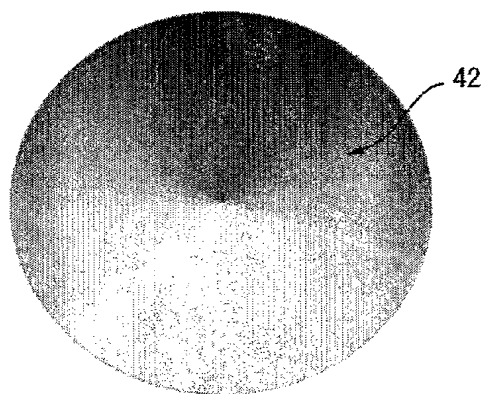
【図 3】



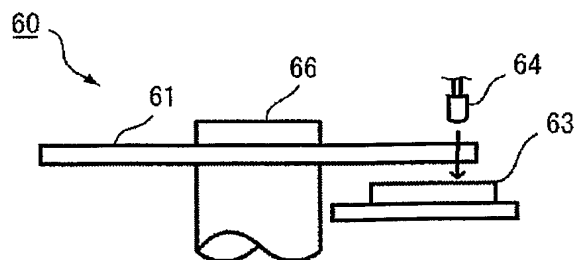
【図 4】



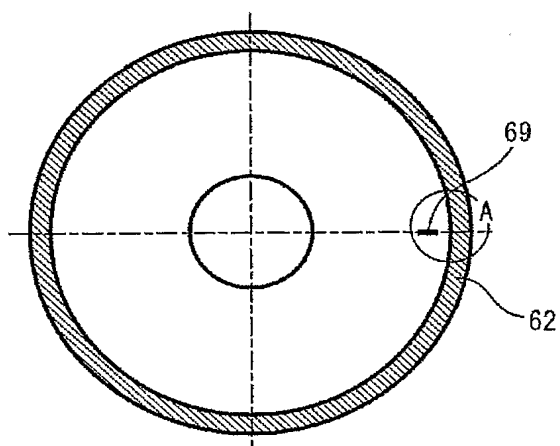
【図 5】



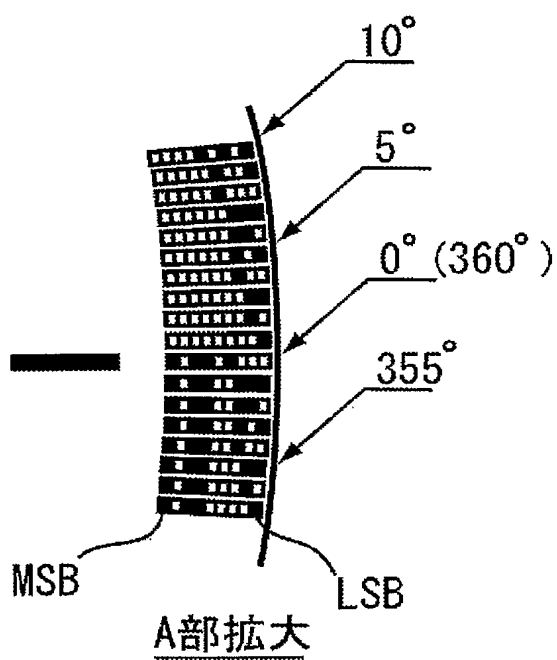
【図 6 (a)】



【図 6 (b)】



【図 6 (c)】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回転物体の絶対角度や X Y 平面上の絶対位置をより簡易な構成によって検出でき、装置の組み立て容易化、小型化の可能な位置検出器を提供すること。

【解決手段】 位置検出器 10 は、位置信号発生のためのパターン 2 が形成された被検出体 1 と、光照射により被検出体 1 上で発生する電磁波を受けることによって、パターン 2 に基づく位置信号を検出するためのセンサ 3 とからなり、パターン 2 は、被検出体 1 上の位置によって連続的に異なる波長の電磁波をセンサ 3 側に送出し得るよう、可視的にもしくは不可視的にグラデーション状に形成された構成とする。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 8 3 5 4 0
受付番号	5 0 4 0 0 4 7 2 2 7 7
書類名	特許願
担当官	鎌田 枉規 8 0 4 5
作成日	平成 1 6 年 3 月 2 9 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成16年 3月22日

特願 2 0 0 4 - 0 8 3 5 4 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 0 3 6 3 4]

1. 変更年月日

1 9 9 4 年 4 月 4 日

[変更理由]

住所変更

住 所

長野県飯田市大休 1 8 7 9 番地

氏 名

多摩川精機株式会社